

Schlussbericht vom 15.02.2023

zu IGF-Vorhaben Nr. 20431 N

Thema

Entwicklung selbstschmierender (Cr,Al)N+X:S-Beschichtungen mittels gepulster Arc-PVD-Technologie für trockenlaufende Antriebsstrangkomponenten

Berichtszeitraum

01.09.2019 - 31.08.2022

Forschungsvereinigung

Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. (EFDS)

Forschungseinrichtung

Institut für Oberflächentechnik (IOT) der RWTH Aachen University

Univ.-Prof. Dr.-Ing. K. Bobzin

Kackertstraße 15

52072 Aachen





Gefördert durch:



Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

Thema	1
Berichtszeitraum	1
Forschungsvereinigung	1
Forschungseinrichtung	1
Einleitung	8
Zielsetzung und Lösungsansatz	9
Durchgeführte Arbeiten	9
Kickoff-Meeting - Ableitung des Beanspruchungskollektivs	12
Herstellung und Analyse der dc-(Cr,Al)N-Referenzbeschichtung	12
Herstellung der dc-(Cr,AI)N-Referenzbeschichtung	12
Grundcharakterisierung der dc-Referenzbeschichtung	13
Integration der gepulsten Leistungsversorgung PLASMATEC	16
Herstellung von dc-(Cr,Al)N-Beschichtungen mittels PLASMATEC	18
Grundcharakterisierung der dc-(Cr,AI)N-Beschichtungen	20
Zwischenfazit dc-Vergleichsprozesse	21
Entwicklung von (Cr,Al)N-Beschichtungen unter Verwendung der PLASMATEC-	
Leistungsversorgung im gepulsten Modus	21
Plasmadiagnostik	21
Gepulste Herstellung und Grundcharakterisierung von (Cr,AI)N-Beschichtungen Zwischenfazit der Versuchsreihe zu (Cr AI)N-Beschichtungen unter Verwendung der	24
PLASMATEC	31
Entwicklung von (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen mittels gepulster Arc-PVD-	
Technologie, Versuchsreihen 1-4	31
Einfluss gepulster Lichtbogenverdampfung auf Targetwerkstoffe mit geringer	
elektrischer Leitfähigkeit	32
Herstellung und Grundcharakterisierung – Versuchsreihe 4	33
Tribologische Untersuchung der (Cr,Al)N+Mo:S-Schichtverbunde	42
Entwicklung von (Cr,Al)N+W:S- und (Cr,Al)N+(Mo,W):S-Beschichtungen, Versuchsreihe 5	50

Herstellungsprozess und Grundcharakterisierung – Versuchsreihe 5 Tribologische Untersuchung der (Cr,AI)N+W:S- und (Cr,AI)N+(Mo,W):S-Schichtverbunder 5. Versuchsreihe	50 nde 58
Tribologische Untersuchungen mittels Schwingverschleißtribometer	62
Fazit und Nutzen der erzielten Ergebnisse für KMU	66
Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit	67
Einsatz von wissenschaftlich-technischem Personal, Geräten und Leistungen Dritter	67
Zusammenstellung aller Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden	68
Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft	69
Literaturverzeichnis	70

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	1:	Ablaufdiagramm durchgeführter Arbeiten im Projekt TRISTAN	. 10
Abbildung	2:	Arbeitsplan des Forschungsvorhabens nach Laufzeitverlängerung	11
Abbildung	3:	a) Anlagenschema der Flexicoat 850 und Kathodenbelegung für die Abscheidung	
		der dc-Referenzbeschichtung, b) Schichtarchitektur der dc-Referenzbeschichtung.	. 13
Abbildung	4:	Phasenanalyse der (Cr ₄₇ ,Al ₅₃)N-Referenzbeschichtung auf 100Cr6 mittels XRD	. 14
Abbildung	5:	REM-Querbruchaufnahme der dc-(Cr ₄₇ ,Al ₅₃)N-Referenzbeschichtung in 10.000-	
		facher Vergrößerung, a), und in 20.000-facher Vergrößerung, b)	. 14
Abbildung	6:	Topographieaufnahmen der dc-(Cr,Al)N-Referenzbeschichtung mittels CLSM, a), und REM. b)	. 15
Abbilduna	7:	Bewertung der Verbundhaftung mittels Rockwelleindringprüfung, a), und Ritztest,	-
5		b), an der dc-(Cr,Al)N-Referenzbeschichtung auf 100Cr6	. 16
Abbildung	8:	Durchgeführte Arbeiten zur Integration der gepulsten Leistungsversorgung in die	
5		Arc-Anlage Flexicoat 850	. 17
Abbildung	9:	Anlagenschema der Flexicoat 850 bei der Herstellung der dc-(Cr,Al)N-	
0		Beschichtungen unter Verwendung der gepulsten Leistungsversorgung	. 18
Abbildung	10:	Schichtarchitektur und Prozessabfolge, Kathodenaktivierung und Rotationsmodus	
0		bei der Herstellung der dc-Vergleichsprozesse	. 19
Abbildung	11:	EDX- und REM-Ergebnisse der dc-(Cr,AI)N-Beschichtungen	20
Abbildung	12:	a) Seitenansicht Messaufbau der OES, b) Zeit-Strom-Charakteristik der gepulsten	
·		Leistungsversorgung durch Pulsparameter	. 22
Abbildung	13:	Einfluss der Frequenz auf die Plasmaspezies; a) Intensitätsverhältnis Al und Cr,	
		b) Intensitätsverhältnis des Prozessgases N2	. 23
Abbildung	14:	Vergleich des Einflusses von a) Peakstrom und b) Tastverhältnis auf die	
		chemische Zusammensetzung des Plasmas	. 23
Abbildung	15:	Phasenzusammensetzung der dc-Vergleichsschichten und der gepulst	
		hergestellten (Cr,AI)N-Beschichtungen	. 25
Abbildung	16:	Übersicht REM-Querbruchaufnahmen der mittels PLASMATEC hergestellten dc-	
		und gepulsten (Cr,AI)N-Beschichtungen	. 26
Abbildung	17:	REM-Topographieaufnahmen der Beschichtungen aus der (Cr,AI)N-Versuchsreihe	;
		hergestellt unter Verwendung der PLASMATEC	. 26
Abbildung	18:	Vergleich von Eindringhärte H_{IT} und Eindringmodul E_{IT} , ermittelt mittels	
		Nanoindentation	. 27
Abbildung	19:	Vergleich der Verbundhaftung des Schichtverbundes (Cr,Al)N/100Cr6 mittels	
		Rockwellindentation	. 28
Abbildung	20:	Vergleich der Verbundhaftung des Schichtverbundes (Cr,Al)N/100Cr6 mittels	
		Ritztest	. 29
Abbildung	21:	Verlauf der Substrattemperatur im Prozess	. 30
Abbildung	22:	Übersicht über Versuchsreihen 1-3 im Entwicklungsprozess der (Cr,Al)N+Mo:S-	
		Beschichtungen	. 32
Abbildung	23:	Vergleich der Targetausnutzung elektrisch schwer leitender Targetwerkstoffe in	
		Abhängigkeit des Betriebsmodus der Leistungsversorgung	. 33

4. Versuchsreihe zur (Cr,AI)N+Mo:S-Schichtentwicklung. 34 Abbildung 25: Phasenanalyse der (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe. 35 Abbildung 26: Phasenanalyse zu den Peaks bei 29 = 34° und 29 = 45°. 36 Abbildung 27: Analyse der Schichtläcke und -morphologie sowie der Topographie und Oberflächenbeschaffenheit - Versuchsreihe 4 37 Abbildung 28: Chemische Zusammensetzung der (Cr,AI)N+Mo:S ₂₊ -, a) und (Cr,AI)N+Mo:S ₄₊ -Beschichtung, b), mittels ESMA-Line Scan über der Schichtläcke am Kalottenschliff. 38 Abbildung 30: Analyse von Eindringhärte H _{IT} und Eindringmodul E _{IT} mittels Nanoindentation. 39 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versagens im Schichtverbund. 40 Abbildung 32: Verbundhaftung mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4. 42 Abbildung 33: Verlauf das Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6. 43 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 39: Analyse des Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 46 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißfläch	Abbildung 24:	Anlagenschema, a), Kathodenkonfiguration, b) und Schichtarchitektur, c), der
 Abbildung 25: Phasenanalyse der (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe		4. Versuchsreihe zur (Cr,AI)N+Mo:S-Schichtentwicklung
Abbildung 26: Phasenanalyse zu den Peaks bei 2θ ≈ 34° und 2θ ≈ 45°	Abbildung 25:	Phasenanalyse der (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe
Abbildung 27: Analyse der Schichtdicke und -morphologie sowie der Topographie und Oberflächenbeschaffenheit - Versuchsreihe 4 37 Abbildung 28: Chemische Zusammensetzung der (Cr,Al)N+Mo:S2+-, a) und (Cr,Al)N+Mo:S4+- Beschichtung, b), mittels ESMA-Line Scan über der Schichtdicke am Kalottenschliff. 38 Abbildung 29: Analyse von Eindringhärte HIT und Eindringmodul EIT mittels Nanoindentation 39 Abbildung 30: Analyse von Eindringhärte HIT und Eindringmodul EIT mittels Nanoindentation 39 Abbildung 30: Analyse von Eindringhärte HIT und Eindringmodul EIT mittels Nanoindentation 39 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6. 43 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4. 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörperwerks	Abbildung 26:	Phasenanalyse zu den Peaks bei $2\theta \approx 34^{\circ}$ und $2\theta \approx 45^{\circ}$
Oberflächenbeschaffenheit - Versuchsreihe 4 37 Abbildung 28: Chemische Zusammensetzung der (Cr,Al)N+Mo:S2+-, a) und (Cr,Al)N+Mo:S4+- Beschichtung, b), mittels ESMA-Line Scan über der Schichtdicke am Kalottenschliff. 38 Abbildung 29: Analyse von Eindringhärte H _{IT} und Eindringmodul E _{IT} mittels Nanoindentation 39 Abbildung 30: Analyse der Verbundhaftung mittels Rockwellindentation - Versuchsreihe 4 39 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6. 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4. 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 30: Analyse des Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47	Abbildung 27:	Analyse der Schichtdicke und -morphologie sowie der Topographie und
Abbildung 28: Chemische Zusammensetzung der (Cr,Al)N+Mo:S₂+-, a) und (Cr,Al)N+Mo:S₄+- Beschichtung, b), mittels ESMA-Line Scan über der Schichtdicke am Kalottenschilff 38 Abbildung 29: Analyse von Eindringhärte H₁r und Eindringmodul E₁r mittels Nanoindentation 39 Abbildung 30: Analyse der Verbundhaftung mittels Rockwellindentation - Versuchsreihe 4 39 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6. Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 40 Abbildung 39: Analyse des Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 40 Abbildung 39: Analyse des Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 40 Abbildung 39: Analyse des Ver		Oberflächenbeschaffenheit - Versuchsreihe 4
Beschichtung, b), mittels ESMA-Line Scan über der Schichtdicke am 38 Abbildung 29: Analyse von Eindringhärte H _{IT} und Eindringmodul E _{IT} mittels Nanoindentation 39 Abbildung 30: Analyse der Verbundhaftung mittels Rockwellindentation - Versuchsreihe 4 39 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versuchsreihe 4 Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6. 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 42CrMo4. 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbi	Abbildung 28:	Chemische Zusammensetzung der (Cr,AI)N+Mo:S ₂₊ -, a) und (Cr,AI)N+Mo:S ₄₊ -
Kalottenschliff 38 Abbildung 29: Analyse von Eindringhärte H _{IT} und Eindringmodul E _{IT} mittels Nanoindentation 39 Abbildung 30: Analyse der Verbundhaftung mittels Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 42CrMo4 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper 47 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Ve		Beschichtung, b), mittels ESMA-Line Scan über der Schichtdicke am
Abbildung 29: Analyse von Eindringhärte H _{IT} und Eindringmodul E _{IT} mittels Nanoindentation 39 Abbildung 30: Analyse der Verbundhaftung mittels Rockwelleindentation - Versuchsreihe 4 39 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6. 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 42CrMo4. 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff. 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 49 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe 49 <t< td=""><td></td><td>Kalottenschliff</td></t<>		Kalottenschliff
Abbildung 30: Analyse der Verbundhaftung mittels Rockwellindentation - Versuchsreihe 4 39 Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6. 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4. 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff. 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 50 Abbildung 42: Anlagens	Abbildung 29:	Analyse von Eindringhärte H_{IT} und Eindringmodul E_{IT} mittels Nanoindentation
Abbildung 31: EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 40 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- 50 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. 52	Abbildung 30:	Analyse der Verbundhaftung mittels Rockwellindentation - Versuchsreihe 4
Versagens im Schichtverbund 40 Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff. 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe <	Abbildung 31:	EDX-Messungen am Rand der Rockwelleindrücke zur Ermittlung der Stelle des
Abbildung 32: Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff. 41 Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6. 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4. 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff. 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe. 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe. 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe. 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Bes	-	Versagens im Schichtverbund
Abbildung 33: Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 52 A	Abbildung 32:	Verbundhaftungsuntersuchung mittels Kalottenschliff
100Cr6 oder 42CrMo4 42 Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff. 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe. 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 52 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 52 Abbildung 44: Analyse von Schichtdicke, -morphologie und -struktur sowie der Topographie 52	Abbildung 33:	Verbundanalyse mittels Scratchtest an den Schichtverbunden (Cr,Al)N+Mo:S auf
Abbildung 34: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des 43 Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 44 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 45 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißspuren am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und 6esamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach 90-Versuchen der 4. Versuchsreihe Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 52 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 52	-	100Cr6 oder 42CrMo4
Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 100Cr6	Abbildung 34:	Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des
Abbildung 35: Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des 44 Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper	-	Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 100Cr6
Schichtverbundes (Cr,Al)N+Mo:S auf 42CrMo4	Abbildung 35:	Verlauf des Reibungskoeffizienten in PoD-Versuchen zur Untersuchung des
Abbildung 36: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff. 45 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff. 46 Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper. 47 Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe 48 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,AI)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,AI)N+(Mo,W):S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 52 Abbildung 44: Analyse von Schichtdicke, -morphologie und -struktur sowie der Topographie 52	-	Schichtverbundes (Cr,AI)N+Mo:S auf 42CrMo4
mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff	Abbildung 36:	CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen
 Abbildung 37: CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff	-	mit 100Cr6-Grundkörperwerkstoff
mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff	Abbildung 37:	CLSM-Aufnahmen der Verschleißspuren an Grund- und Gegenkörper in Systemen
Abbildung 38: Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit 100Cr6-Grundkörper	-	mit 42CrMo4-Grundkörperwerkstoff
100Cr6-Grundkörper.47Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe48Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe.49Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe.50Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe.51Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe52Abbildung 44: Analyse von Schichtdicke, -morphologie und -struktur sowie der Topographie52	Abbildung 38:	Bestimmung der Verschleißflächen am Beispiel des unbeschichteten Systems mit
Abbildung 39: Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe 49 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 50 Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe 51 Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe 52 Abbildung 44: Analyse von Schichtdicke, -morphologie und -struktur sowie der Topographie	-	100Cr6-Grundkörper
Gesamt, c), für die (Cr,Al)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe	Abbildung 39:	Analyse des Verschleißvolumen von Grundkörper, a), Gegenkörper, b) und
 Abbildung 40: Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe	-	Gesamt, c), für die (Cr,AI)N+Mo:S-Beschichtungen der 4. Versuchsreihe
PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe	Abbildung 40:	Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach
 Abbildung 41: Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,Al)N+W:S-Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe	C C	PoD-Versuchen der 4. Versuchsreihe
Versuchsreihe	Abbildung 41:	Anlagenschema zur Herstellung der (Cr,AI)N+W:S-Beschichtungen in der 5.
Abbildung 42: Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr,Al)N+(Mo,W):S- Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe	C C	Versuchsreihe
Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe	Abbildung 42:	Anlagenschema zur Herstellung der kombinierten (Cr.Al)N+(Mo.W):S-
Abbildung 43: Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe	5	Beschichtungen in der 5. Versuchsreihe
Abbildung 44: Analyse von Schichtdicke, -morphologie und -struktur sowie der Topographie	Abbildung 43:	Phasenanalyse der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe
	Abbildung 44:	Analyse von Schichtdicke, -morphologie und -struktur sowie der Topographie
und Oberflächenbeschaffenheit53	U	und Oberflächenbeschaffenheit
Abbildung 45: Chemische Zusammensetzung der (Cr.AI)N+(Mo.W):S-Beschichtung mittels	Abbildung 45:	Chemische Zusammensetzung der (Cr,AI)N+(Mo,W):S-Beschichtung mittels
ESMA-Line Scan über der Schichtdicke am Kalottenschliff	5	ESMA-Line Scan über der Schichtdicke am Kalottenschliff
Abbildung 46: Analyse von Eindringhärte Hr und Eindringmodul Er mittels Nanoindentation55	Abbilduna 46:	Analyse von Eindringhärte Hr und Eindringmodul Er mittels Nanoindentation
Abbildung 47: Verbundanalyse mittels Rockwellindentation an den Schichtverbunden der 5.	Abbilduna 47:	Verbundanalyse mittels Rockwellindentation an den Schichtverbunden der 5.
Versuchsreihe		Versuchsreihe
Abbildung 48: Verbundanalyse mittels Scratchtest an Schichtverbunden der 5. Versuchsreihe	Abbilduna 48:	Verbundanalyse mittels Scratchtest an Schichtverbunden der 5. Versuchsreihe
Abbildung 49: Reibungskoeffizienten der Referenzbeschichtungen für die 5. Versuchsreihe	Abbildung 49:	Reibungskoeffizienten der Referenzbeschichtungen für die 5. Versuchsreihe

Abbildung 50:	Analyse des Reibungskoeffizienten der triboaktiven Beschichtungen der	
	5. Versuchsreihe	59
Abbildung 51:	Verschleißvolumen an Grund- und Gegenkörper nach den PoD-Versuchen der	
	5. Versuchsreihe	60
Abbildung 52:	Tribochemische Analyse mittels Ramanspektroskopie an Grundkörpern nach	
	PoD-Versuchen der 5. Versuchsreihe	61
Abbildung 53:	Analyse des Reibungskoeffizienten mittels SVT	63
Abbildung 54:	Optische Analyse der Verschleißspuren mittels CLSM an Grund- und	
	Gegenkörper nach den SVT-Versuchen	64
Abbildung 55:	Auswahl der Beschichtungen ohne vollständiges Versagen nach den SVT-	
	Versuchen mit Nachweis mittels Tiefenprofil	65

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prozessparameter zur Abscheidung der Referenz- und dc-Vergleichsschichten	. 20
Tabelle2: Parameterübersicht zur Korrelation von Pulsparameter mit den Schicht- und	
Verbundeigenschaften von (Cr,Al)N auf 100Cr6	.24
Tabelle 3: Ergebnis der Rockwell-Härtemessungen am Substrat vor und nach der Beschichtung	. 30
Tabelle 4: Beschichtungen der 4. Versuchsreihe	. 34
Tabelle 5: Parametervariation der teilfaktoriellen Versuchsmatrix	. 52
Tabelle 6: Chemische Zusammensetzung der Beschichtungen der 5. Versuchsreihe	. 54
Tabelle 7: Übersicht der Verschleißspurtiefe und Beurteilung über das Versagen der	
Beschichtungen	.65
Tabelle 8: Durchgeführte Transfermaßnahmen	. 69
Tabelle 9: Geplante Transfermaßnahmen nach der Projektlaufzeit	. 70

Einleitung

Eine energieeffiziente, schadstoffarme und nachhaltige Mobilität ist notwendig, um in Zukunft Einschränkungen hinsichtlich der Mobilität zu vermeiden sowie die Umwelt und das Klima zu schützen. Die Steigerung des Wirkungsgrads bzw. der Energieeffizienz von Kraftfahrzeugantriebssträngen ist dabei von zentraler Bedeutung, um das Ziel einer effizienten und nachhaltigen Mobilität zu erreichen. Der Wirkungsgrad eines Antriebsstrangs wird maßgeblich durch die in tribologischen Kontakten vorherrschende Reibung beeinflusst. Reibung tritt bei allen technischen Komponenten wie z.B. Lagern, Gelenken und Getrieben auf. Emissionsbeschränkungen, steigende Energiepreise und ein zunehmendes Verkehrsaufkommen forcieren die Suche nach effizienten Lösungen zur Reibungsreduktion. Der zurzeit relevanteste Ansatz zur Reibungsreduktion im Antriebsstrang ist der Einsatz von Schmierstoffen, welcher jedoch in Abhängigkeit der Art sowie der physikalischen und chemischen Eigenschaften des verwendeten Schmierstoffs technische, wirtschaftliche und ökologische Nachteile birgt. Je nach Anwendung kann der Einsatz eines separaten Schmierstoffs unerwünscht bzw. technisch nicht realisierbar sein, wie beispielsweise in der Raumfahrt oder Vakuumtechnik. Im Bereich der Elektromobilität werden vermehrt wasserbasierte Schmierstoffe eingesetzt, um über die vergleichsweise niedrige Viskosität der Schmierstoffe die Reibung zu reduzieren und somit an Reichweite zu gewinnen. Eine vielversprechende Alternative zu diesem Ansatz hinsichtlich einer gesamtheitlichen Reibungsreduktion ist der vollständige Verzicht auf konventionelle Schmiermedien im Antriebsstrang, da so die innere Reibung im Schmierstoff wie Plansch- oder Walkarbeiten vollständig aus den tribologischen Systemen eliminiert werden können. Der Trockenlauf stellt somit ein Konzept zur Effizienzsteigerung von Antriebssträngen mit hohem Potenzial dar. Die Umsetzung dessen bedarf jedoch einer Anpassung der Oberflächeneigenschaften im tribologischen Kontakt aufgrund des veränderten Beanspruchungskollektivs. Infolge der Abwesenheit des konventionellen Schmierstoffs, welcher neben der Reibungs- und Verschleißreduktion Aufgaben wie den Korrosionsschutz und die Wärmeabfuhr übernimmt, ist aufgrund des direkten Kontakts der Funktionsoberflächen mit erhöhter Wärmeentwicklung zu rechnen. Eine Beschichtung, die den erhöhten thermischen und mechanischen Belastungen standhält und zudem eine Reibungsreduktion im Trockenlauf erzielen kann, ist demnach eine vielversprechende Lösung. Physical Vapour Deposition (PVD) ist eine weit verbreitete Technologie für die Herstellung von Beschichtungen. Dabei wird neben dem Magnetron Sputtering (MS) vor allem das Lichtbogenverdampfen (Arc-PVD) eingesetzt. Der Einsatz gepulster Arc-PVD-Technologie stellt eine aktuell vielversprechende Entwicklung dar. Neben den Vorteilen von Arc-PVD in Bezug auf Abscheiderate und Ionisierungsgrad bietet die gepulste Technologie Möglichkeiten zur Verringerung der Dropletemission bzw. Oberflächenrauheit, ohne dass die Abscheiderate wie bei gefilterter Arc-PVD-Technologie sinkt. Eine verringerte Oberflächenrauheit ist für tribologische Anwendungen, bei denen eine Reibungsreduzierung angestrebt wird, von großer Bedeutung, insbesondere unter Trockenlaufbedingungen. Als Schichtsystem für die angestrebte Anwendung zeigen (Cr,Al)N+X:S-Beschichtungen mit X = Mo, W ein hohes Potenzial zur Reibungs- und Verschleißreduktion aufgrund ihrer Fähigkeit, die Festschmierstoffe MoS2 und WS2 zu bilden. Die Abscheidung von elektrisch schwerleitenden, MoS₂- bzw. WS₂-haltigen Targetwerkstoffen ist jedoch eine Herausforderung für die Arc-PVD-Technologie. Hier könnten sich Vorteile durch den Einsatz der gepulsten Arc-PVD-Technologie ergeben.

Zielsetzung und Lösungsansatz

Ziel war die Entwicklung selbstschmierender (Cr,Al)N+X:S-Beschichtungen mit X = Mo, W unter Einsatz der gepulsten Arc-PVD-Technologie für trockenlaufende Antriebsstrangkomponenten. Die gepulste Technologie sollte dabei innerhalb des Projektes weiterentwickelt werden. Dazu sollte im Rahmen des ersten Arbeitspakets (AP1.2) erstmals die gepulste Leistungsversorgung PLASMATEC des Projektpartners J. Schneider Elektrotechnik GmbH, Offenburg, Deutschland, in die industrielle Arc-PVD Anlage Flexicoat 850 der Firma IHI Hauzer Techno Coating B.V., Venlo, Niederlande, eingebaut werden. Dies gewährleistete eine zeitnahe Übertragung der Ergebnisse in die Industrie. Innerhalb des Projektes sollten die Vorteile der gepulsten Arc-PVD-Technologie herausgearbeitet werden. Daher fanden zunächst Untersuchungen an (Cr,Al)N-Beschichtungen statt, welche in der Industrie deutlich breiter Anwendung finden, als die mit Mo, W und S dotierten Beschichtungsvarianten für den Trockenlauf. Anschließend wurden die triboaktiven Schichtvarianten entwickelt unter Verwendung der Targetwerkstoffe Mox:Sy und W_X:S_Y mit geringer elektrischer Leitfähigkeit (AP1.3). Das Potenzial der gepulsten Technologie bei der Verdampfung dieser für die Arc-PVD herausfordernden Werkstoffe sollte dabei bewertet werden. Im gesamten Prozess der Schichtentwicklung wurden dabei Iterationen durchgeführt beginnend mit der Prozessauslegung und Schichtentwicklung (AP1) über die Grundcharakterisierung der Beschichtungen (AP2) und Untersuchungen der Verbundhaftung (AP3) hin zu tribologischen Untersuchungen mittels Pin on Disk (PoD)-Tribometer (AP4) oder an realen Bauteilen (AP5). Dabei fanden innerhalb der ersten Iterationen nur Untersuchungen aus AP2 und AP3 statt. Mit zunehmendem Entwicklungsstand der Beschichtungen wurden auch tribologische Untersuchungen (AP4 und AP5) durchgeführt. Zu Beginn der ersten Iteration wurde das Beanspruchungskollektiv der adressierten Anwendung gemeinsam mit dem Projektbegleitenden Ausschusses (PA) abgeleitet (AP1.1).

Durchgeführte Arbeiten

In Abbildung 1 ist eine Übersicht der durchgeführten Arbeiten zu sehen. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an diesem Ablauf. Zur Zielerreichung wurde eine Laufzeit von 24 Monaten beantragt. Im Laufe der Projektlaufzeit traten zeitliche Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der gepulsten Leistungsversorgung und COVID-19 bedingter Einschränkungen auf. Es wurde eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung von 9 Monaten beantragt. Im weiteren Verlauf ergaben sich erneute zeitlich Verzögerungen, wodurch eine zweite kostenneutrale Verlängerung um weitere 3 Monate beantragt wurde. In AP5 war die Beschichtung und Erprobung realer Antriebsstrangkomponenten geplant. Im Verlauf des Projektes wurde festgestellt, dass die Beschichtungen eine Reibungsreduktion gegenüber dem unbeschichteten Kontakt erzielten, die für den industriellen Einsatz jedoch nicht ausreichte. Gemeinsam mit dem Projektpartner GKN-Driveline wurde vereinbart, dass die Durchführung der Bauteilversuche aufgrund der hohen Reibungskoeffizienten nicht zielführend ist. Der Fokus wurde daher auf die Durchführung der tribologischen Versuche mittels Schwingverschleißtribometer gelegt, die als Teil von **AP5** stattfanden.